

**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND****Prioritätsbescheinigung über die Einreichung  
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 43 852.8  
Anmeldetag: 20. September 2002  
Anmelder/Inhaber: Carl Zeiss, Heidenheim an der Brenz/DE  
Bezeichnung: Mikroskopiesystem und Mikroskopieverfahren  
IPC: G 02 B 21/00

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 17. Juli 2003  
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident  
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. M. J.", is placed here.

A. G. - 100